PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-298303

(43)Date of publication of application: 06.12.1988

(51)Int.Cl.

G02B 5/08 F21V 7/22

(21)Application number: 62-134515

(71)Applicant: TOSHIBA ELECTRIC EQUIP CORP

(22)Date of filing:

29.05.1987

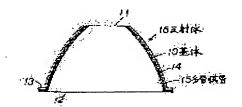
(72)Inventor: KAJIYAMA KOSUKE

(54) REFLECTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a reflector which has high heat resistance and high reflectivity of visible light so that irradiation light contg. less heat rays can be projected and to provide high strength to a metallic base body by consisting the reflector of the metallic base body and a visible light reflecting IR absorptive layer formed on the metallic base body and forming the metallic base body of a low-purity aluminum alloy.

CONSTITUTION: This reflector consists of the metallic base body 10 and the visible light reflecting IR absorptive layer 15 formed on this metallic base body. The metallic base body 10 is molded of the low-purity aluminum alloy to, for example, an approxi mately tray-shaped quadratic body of rotation. A through-hole 11 which has plane faces on the plate plane and aperture edge and is used for insertion of a lamp is formed on the peak part on the same plane as the plate plane by notching this peak part. An annular collar part 13 is formed in the margin part of a lower aperture 12 for irradiation. The high strength is thereby provided to the base body and the base body can be molded to a desired shape. The reflector having the excellent heat resistance and the reflectivity of visible light improved by the multi-layered film



layers is thus obtd. and the heat rays of the irradiation light reflected by this reflector are decreased.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-298303

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号 A-8708-2H 匈公開 昭和63年(1988)12月6日

G 02 B 5/08 F 21 V 7/22 A-8708-2H 6908-3K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称

反射体

②特 願 昭62-134515

塑出 願 昭62(1987) 5月29日

砂発 明 者

梶 山

宏 介

東京都港区三田1丁目4番28号 東芝電材株式会社内

⑪出 顋 人 東芝電材株式会社

東京都港区三田1丁目4番28号

②代 理 人 弁理士 樺 沢 襄 外3名

· 和

書(1)

1. 発明の名称

反射体

2. 特許請求の範囲

日

(1) 金属基体と、この金属基体に形成され た可視光反射赤外線吸収層とからなり、

上記金属基体は、低純度アルミニューム合金 にて形成したことを特徴とした反射体。

3. 発明の詳細な説明:

(発明の目的)

(産業上の利用分野)・

本発明は、照明器具などにおける反射体に係り、可視光反射特性を有するとともに赤外線吸収 特性を有する多層膜層を形成した反射体に関する。

(従来の技術)

一般に反射体は反射効率を高めるため、反射 率の高い高純度のアルミニュームにて成型されている。また店舗などにおいて、商品の陳列郡また は床面などを照明する反射体を有する照明器具では、ランプから放射される熱線が可視光線ととも に反射体にて反射して照射され、この照射された 熱線にて商品を熱変色させ、または熱変形させた りするおそれがあるものがある。

そこで、例えば特別昭60-97502号公報に記載されているように、金鼠基体の表面に然吸収層を形成し、この無吸収層の表面に赤外線を透過し可視光を反射するダイクロイック層といわれる多層設備が少なくなるようにした反射体が提案されている。そして反射体の表面の赤外線を透過し可視光を反射するダイクロイック層といわれる多層設備は真空無着によって形成することが一般的である。

(発明が解決しようとする問題点)

そこで、アルミニュームにて成型した基体の表面に熱吸収層を形成し、この熱吸収層の表面に赤外線を透過し可視光を反射する多層膜解を形成し、被照射面に照射される熱線が少なくなるようにする反射体が考えられるが、アルミニューム基体に真空蒸着にて多層膜層を形成する際に、基体は320 で程度に温度が上昇し、また使用時には多

歴 題 留 は ラン ア か ら 放 射 さ れ る 熱 棲 を 吸 収 す る た め 、 ア ル ミ ニュー ム 電 解 研 磨 反 射 板 体 よ り も 高 く 、 数 体 は 250 ~ 270 ~ 程 度 に 温 度 が 上 昇 し 、 ア ル ミ ニューム の 焼 鈍 温 度 は 250 ~ 程 度 で 、 基 体 が 焼 鈍 さ れ る 闯 題 が あ る 。

そこで本発明者は、多図膜にて形成される可 視光反射赤外線吸収器は反射率が高く、多少反射 率の低い材質でも耐熱性の高い材質の金属基体を 使用できる点に特目し、耐熱性に優れ、可視光の 反射率が高く、熱線の少ない照射光を照射でき、 基体の強度が高く、較りプレス加工が容易で任意 の形状に加工し易い反射体を提供することを目的 としたものである。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

本発明の反射体は、金鼠基体と、この金属基体に形成された可視光反射赤外線吸収 膨とからなり、前記金属基体は、低純度アルミニューム合金にて形成したことを特徴としたものである。

(作用)

の金属酸化物層14の表面に二酸化けい素(Si Oz)と二酸化チタン(Ti Oz)とを交互に蒸替積層し、またはフッ化マグネシウム(Hg Fz)と酸化チタン(Ti Oz)とを交互に蒸替積層する工程により可視光反射特性を有するとともに無吸収特性を有する多層膜間15を形成して、この基体10とこの基体10に形成した無吸収の金属酸化物層14および多層膜層15にて形成した可視光反射赤外線吸収層とからなる反射体16が構成される。

次にこの反射体16を用いた照明器具を図而第 3 図および第4 図について説明する。

17は前面に照射口18を開口し例えば、金属で形成された略円筒状の箆体で、この箆体17の背面に複数の放熱孔19が形成されている。またこの筐体17の上面内側にねじ20にて上端が固定される例えば、金属にて形成された取付け枠21にはランプソケット22が取付けられ、この取付り枠21の先端に前記筐体17内に配設される前記反射体16の資通孔11か6前記ランプソケット22に取付けたハロゲン

本発明の反射体は、低純度アルミニューム合金の基体は強度が高く、任意の形状に成型でき、耐熱性に優れ、多層限層の蔑若時、使用時のランプから放射される熱の吸収による温度上昇で熱的に降害をうけることなく、多層膜層により可視光の反射やを高められ、この反射体にて反射される 照射光の熱線が低下される。

(実施例)

本発明の反射体の一実施例の構成を図面第1 図および第2図について説明する。

10はJIS規格のAL ー Cu系、AL ー Hn系または
AL ー Si系などの低純度アルミニューム合金の基体
で例えば、略回状の回転二次曲面体に成型され、
の数体10の板面と同口様が平坦面のランプを
が入する質過孔11を形成し、この金属基体10の下の
、の場所口12の様部には環状の鍔部13が形成されて
、のの金属機化物質14を形成し、この金属機化物質14の表面を平滑に処理した後、この金属機化物質14の表面を平滑に処理した後、こ

ランプなどのランプ23の発光部が前記反射体16内に配設されるようになっている。またこの反射体16の標部13は前記筐体17の照射口18の緑部に当接され、前記質体17の照射口18部に弾性的に嵌合した弾性を有するパッフル25の内周に突設されている係止突部26にて保持されている。

次にこの実施例の作用を説明する。

ランプ23から反射体16に入射された光の内、可視光は反射率の高い多層膜層15にて反射を透過した赤外線を通過した赤外線では、この整体10の熱伝導率の高い酸化物を対した赤外線をでは、赤外線をはほとんど反射されるを関いて、熱線反射が少ないは、大型をは低いがから、はいるなり、はいるなり、はいいのではないのでははいいのではないがある。そして基本10の温度を収しているので、基本10の温度を収しているので、基本10の温度を収しているので、基本10の温度を収しているので、基本10の温度を収してまたので、基本10の温度を収して表生のでは、10は熱線を収して表生のでは、10は熱線を収して表生のでは、10に表生のないのでは

特開昭63-298303 (3)

て高温度に上昇されても、 基体 10の 低純度アルミニューム合金は、 焼鈍温度が 320 で程度であるため、 耐熱性に優れ、 高温によって 焼縄されることなく、 充分に温度上昇に耐え得る。

また基体 10の低純度アルミニューム合金は、 例えば、A&ー Hn系のアルミニューム合金は、第5 図に示すように、遺度一許容引張応力特性人はア ルミニュームの特性Bに比して高く、強度を有し、 校りプレス加工で容易で成型でき、任意の形状の 基体が得られる。

なお前記金属基体 10の酸化物 図 14と多 図 膜 層 15とにて可視反射素外 線吸収 刷を形成したが、多 圏 膜 圏 15の 素外 線吸収 率 が高い 場合には、 酸化物 層 14はからなずしも必要なく、また酸化物 圏 14と 多 層 膜 層 15との間に可視光反射層または透明保 額 圏 などを介在することもできる。

(発明の効果)

本発明によれば、低純度アルミニューム合金にて形成された基体に可視光反射赤外線吸収器を 形成したので、高純度のアルミニュームを用いな

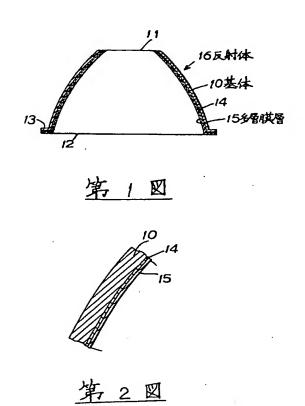
第1回は本発明の一実施例を示す反射体の報 断面図、第2回は同上反射体の一部の拡大断面図、 第3回は同上反射体を用いた照明器具の一部を切 り欠いた側面図、第4回は同上分解斜視図、第5 図は基体の温度一許容引張応力特性図である。

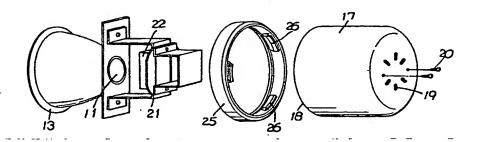
10・・低純度アルミニューム合金基体、15・

・可視光反射赤外緯吸収層を形成する多層膜層。

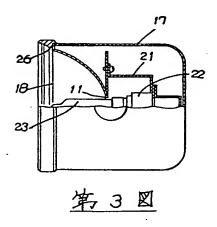
昭和62年5月29日

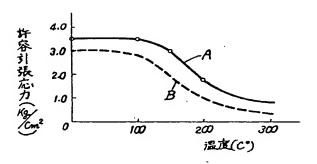
発	明	者	梶		山		:	宏		Λ	
特許	出質	Д	東	芝	循	材	栋	式	会	社	•
R	理	٨	樺		澤					裹	野村
周			樺		泽	;				惇	野響
同			島		宗			Œ		見	總理
周			樺		7	ļ				12	配翻





第4图





第 5 图